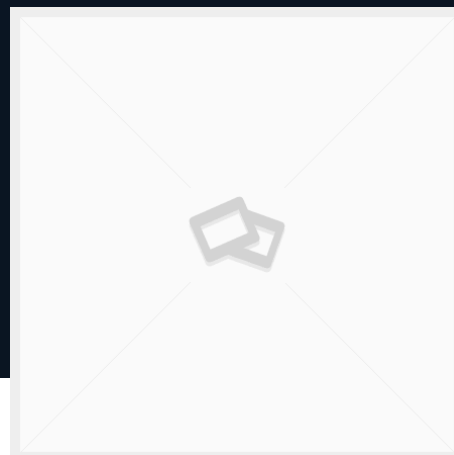


RADICAL PLASMA SOURCE (REMOTE PLASMA SOURCE) - MA2000C-913BB

Catégorie: [Composants plasma](#)



INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Source plasma à radicaux (Remote plasma Source)
Processus	Gravure et Dépôt (Revêtement)
Type de connexion de sortie	ISO-K 63
Matériau Diélectrique	Saphir
Tension d'alimentation Nominal [V]	230 / 208
Puissance de sortie [W]	2000
Fréquence [MHz]	2450